Семинар «Современные технологии нанолитографии электронным пучком»

Дата события: 16 сентября 2014 г., 14:00

Место проведения: пр. Свободный, 79, корп. 5 (библиотека), ауд. Б1-01

Приглашаем студентов, аспирантов, сотрудников СФУ и всех желающих на семинар «Современные технологии нанолитографии электронным пучком», который пройдёт 16 сентября 2014 года в Институте инженерной физики и радиоэлектроники СФУ.

В семинаре примут участие:

- господин Хидеюки Ои, президент компании по производству нанолитографических систем для исследовательских и производственных целей «Crestec Corporation»;
- господин Ёсиаки Мачида, директор по маркетингу компании «Crestec Corporation»;
- господин Изюми Хиратаке, президент компании «Sokol Corporation».

В рамках семинара состоится доклад-презентация Хидеюки Ои о передовых разработках компании «Crestec Corporation» в области технологий нанолитографии электронным пучком.

Участникам, не являющимся сотрудниками СФУ, необходимо зарегистрироваться, отправив свои данные на почту pturchin@sfu-kras.ru.

- Программа семинара (.pdf, 120 КБ)

Институт инженерной физики и радиоэлектроники СФУ, 11 сентября 2014 г.

© Сибирский федеральный университет. Редакция сайта: +7 (391) 246-98-60, info@sfu-kras.ru.

Адрес страницы: https://news.sfu-kras.ru/node/14259